

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2000-140077

(P2000-140077A)

(43)公開日 平成12年5月23日(2000.5.23)

(51)Int.Cl'

A 61 L 2/20
2/18

識別記号

P I

A 61 L 2/20
2/18

データード(参考)

J 4 C 0 5 8

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全6頁)

(21)出願番号

特願平10-325418

(22)出願日

平成10年11月16日(1998.11.16)

(71)出願人 000000099

石川島播磨重工業株式会社

東京都千代田区大手町2丁目2番1号

(72)発明者 谷津 健司

京都府京都市東山区豊洞三丁目1番15号 石川島
播磨重工業株式会社東二テクニカルセンター内

(72)発明者 水野 智夫

京都府京都市東山区豊洞三丁目1番15号 石川島
播磨重工業株式会社東二テクニカルセンター内

(74)代理人 100068021

弁理士 萩谷 信雄

最終頁に続く

(54)【発明の名稱】 微生物殺滅装置

(57)【要約】

【課題】 加湿によって殺滅効果を高めつつ結露を防止する微生物殺滅装置を提供する。

【解決手段】 加湿されたオゾンガスを用いて微生物を殺滅する殺滅槽2と、殺滅に用いるときのオゾンガスの湿度よりも低い露点を持つように加温したオゾンガスを上記殺滅槽2に供給する加温オゾンガス供給手段3とを備えた。殺滅時にオゾンガスが結露することがない。

